

(部門共通・運要 5-1-5)

(公募掲載様式)

委員会委員公募掲載様式

委員会名 (所属部門)	次世代レーザープロセッシングとその 産業応用調査専門委員会 (C部門) 【光・量子デバイス技術委員会】	委員会での調査・検討項目の 概要，委員長のメッセージ等 (100字程度)	
設置期間	平成14年10月～平成17年9月	近年、新しい光源の出現や新しい加工技術の開発によって、レーザープロセッシングに新たな展開がもたらされている。これらの研究開発の動向を調査することによって、次世代の産業応用に有用なレーザープロセッシング技術の検討を行う。	
委員長名(所属)	杉岡 幸次 (理化学研究所)		
委員会開催頻度	4～6回/年		
問合せ ・ 公募 受付 先	氏名 (所属)		杉岡 幸次 (理化学研究所)
	電話		048-467-9495
	FAX		048-462-4682
	E-mailアドレス	ksugioka@postman.riken.go.jp	
応募いただきたい方の専門分野， 経験など	レーザープロセッシングおよびその光源・装置の研究開発に従事または興味を持っている方。電気学会会員あるいは入会していただける方が望ましい。		
公募締切		平成15年3月末日	